

國立中央大學 2020 年 10 月專利可讓與公告

申請受讓資格：國內依中華民國法令組織登記成立之公司法人。

有意申購廠商請於 2020/11/10 前來信洽詢中央大學研發處產學營運中心鄭經理 (Email : johnny@g.ncu.edu.tw ; 電話 : (03)4227151#27077 ; 讓與清單如下, 詳細資料詳參「國立中央大學技術媒合網」 (網址 : <http://ipm.ncu.edu.tw>)

編號	授權專利名稱	申請國	申請日	申請號
1	高通量電化學檢測方法與系統 High-throughput electrochemical detection method and system	美國	2020/2/12	16/788,705
2	高通量電化學檢測方法與系統 High-throughput electrochemical detection method and system	中華民國	2019/2/15	108105149
3	基材表面修飾貼片及基材表面的修飾方法 COMPOSITION FOR SUBSTRATE SURFACE MODIFICATION AND METHOD USING THE SAME	美國	2019/8/5	16/531,607
4	基材表面修飾貼片及基材表面的修飾方法 COMPOSITION FOR SUBSTRATE SURFACE MODIFICATION AND METHOD USING THE SAME	中華民國	2018/8/7	107127388
5	用於修飾基材表面之含硫酯基化合物及基材表面的修飾方法 COMPOUND CONTAINING THIOESTER GROUP FOR MODIFYING SUBSTRATE SURFACE AND METHOD USING THE SAME	美國	2020/2/20	16/796,151
6	用於修飾基材表面之含硫酯基化合物及基材表面的修飾方法 COMPOUND CONTAINING THIOESTER GROUP FOR MODIFYING SUBSTRATE SURFACE AND METHOD USING THE SAME	中華民國	2019/2/21	108105855
7	分割案－1 基材表面修飾貼片及基材表面的修飾方法 COMPOSITION FOR SUBSTRATE SURFACE MODIFICATION AND METHOD USING THE SAME	美國	2020/9/03	17/011,390
8	分割案－2 基材表面修飾貼片及基材表面的修飾方法 COMPOSITION FOR SUBSTRATE SURFACE MODIFICATION AND METHOD USING THE SAME	美國	2020/9/03	17/011,470